

Утвержден и введен в действие  
Приказом Ростехрегулирования  
от 15 декабря 2009 г. N 1100-ст

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

#### МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКИЕ

#### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Non-destructive testing. Optical methods.**  
**Terms and definitions**

**ГОСТ Р 53696-2009**

Группа Т00

ОКС 19.100

Дата введения  
1 января 2011 года

#### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным [законом](#) от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.0-2004](#) "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

#### Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ").
2. Внесен Управлением по метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1100-ст.
4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

#### Введение

Установленные в стандарте термины, отражающие понятия в области оптического неразрушающего контроля, расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Некоторые термины сопровождены краткими формами, которые следует применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, вместо него поставлен прочерк.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

В стандарт включены алфавитный указатель содержащихся в нем стандартизованных терминов на русском языке, справочное [Приложение А](#), в котором приведены термины общих физических понятий и технические термины, применяемые при оптическом неразрушающем контроле, и справочное [Приложение Б](#), в котором приведены термины приборов, применяемых при оптическом неразрушающем контроле.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области оптического неразрушающего контроля качества материалов, полуфабрикатов и изделий (далее - объекты контроля).

Термины, установленные стандартом, предназначены для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

## 2. Термины и определения

### 2.1. Основные понятия

2.1.1. **Оптический неразрушающий контроль**; оптический контроль: неразрушающий контроль, основанный на анализе взаимодействия оптического излучения с объектом контроля.

2.1.2. **Контраст дефекта**: отношение разности энергетических яркостей дефекта и окружающего его фона к одной из них либо их сумме.

2.1.3. **Видимость дефекта**: отношение фактического контраста дефекта к его пороговому значению в заданных условиях.

### 2.2. Методы оптического неразрушающего контроля

2.2.1. **Метод прошедшего оптического излучения**; метод прошедшего излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, прошедшего сквозь объект.

2.2.2. **Метод отраженного оптического излучения**: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, отраженного от объекта контроля.

2.2.3. **Метод рассеянного оптического излучения**; метод рассеянного излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, рассеянного от объекта контроля.

2.2.4. **Метод собственного оптического излучения**; метод собственного излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров собственного излучения объекта контроля.

2.2.5. **Метод индуцированного оптического излучения**; метод индуцированного излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, генерируемого объектом контроля при постороннем воздействии.

2.2.6. **Спектральный метод оптического излучения**; спектральный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе спектра оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.7. **Когерентный метод оптического излучения**; когерентный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на измерении степени когерентности оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.8. **Амплитудный метод оптического излучения**; амплитудный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности оптического излучения после

его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.9. **Временной метод оптического излучения**; временной метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации времени прохождения оптического излучения через объект контроля.

2.2.10. **Геометрический метод оптического излучения**; геометрический метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации направления оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.11. **Поляризационный метод оптического излучения**; поляризационный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации степени поляризации оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.12. **Фазовый метод оптического излучения**; фазовый метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации фазы оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

2.2.13. **Интерференционный метод оптического излучения**; интерференционный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе интерференционной картины, получаемой при взаимодействии когерентных волн, опорной и модулированной объектом контроля.

2.2.14. **Дифракционный метод оптического излучения**; дифракционный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе дифракционной картины, получаемой при взаимодействии когерентного оптического излучения с объектом контроля.

2.2.15. **Рефракционный метод оптического излучения**; рефракционный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров преломления оптического излучения объектом контроля.

2.2.16. **Абсорбционный метод оптического излучения**; абсорбционный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров поглощения оптического излучения объектом контроля.

2.2.17. **Визуально-оптический метод оптического излучения**; визуально-оптический метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на наблюдении объекта контроля или его изображения с помощью оптических или оптико-электронных приборов.

2.2.18. **Фотохимический метод оптического излучения**; фотохимический метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров фотохимических процессов, возникающих при взаимодействии оптического излучения с объектом контроля.

2.2.19. **Оптико-акустический метод оптического излучения**; оптико-акустический метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров оптико-акустического эффекта, возникающего при взаимодействии оптического излучения с объектом контроля.

2.2.20. **Фотолюминесцентный метод оптического излучения**; фотолюминесцентный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров люминесценции, возникающей при взаимодействии оптического излучения с объектом контроля.

2.2.21. **Электрооптический метод оптического излучения**; электрооптический метод: поляризационный метод оптического неразрушающего контроля, основанный на дополнительном воздействии на объект контроля внешнего электрического поля.

2.2.22. **Магнитооптический метод оптического излучения**; магнитооптический метод: поляризационный метод оптического неразрушающего контроля, основанный на дополнительном воздействии на объект контроля магнитного поля.

2.2.23. **Метод согласованной фильтрации оптического излучения**; метод согласованной фильтрации: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе изображения объекта контроля с помощью оптического согласованного фильтра.

2.2.24. **Метод разностного оптического изображения**; метод разностного изображения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации различий в изображениях объекта контроля и контрольного образца.

2.2.25. **Метод фотоэлектрического оптического излучения**; метод фотоэлектрического излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров фотоэлектрического эффекта, возникающего при облучении объекта контроля оптическим излучением.

2.2.26. **Метод спекл-интерферометрии оптического излучения**; метод спекл-интерферометрии: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на использовании пространственной

корреляции интенсивности диффузно-когерентного оптического излучения для получения интерференционных топограмм объекта контроля.

2.2.27. **Метод спекл-структур оптического излучения**; метод спекл-структур: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе спекл-структур, образующихся при отражении когерентного оптического излучения от шероховатости поверхности объекта контроля.

2.2.28. **Метод муаровых полос**: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе топограмм объекта контроля, получаемых с помощью оптически сопряженных растров.

2.2.29. **Фотоимпульсный метод контроля геометрических размеров изделия**; фотоимпульсный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на измерении длительности импульсов оптического излучения, пропорциональных геометрическим размерам объекта контроля и получаемых с помощью сканирования его изображения.

2.2.30. **Фотокомпенсационный метод контроля геометрических размеров изделия**; фотокомпенсационный метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на измерении изменений интенсивности оптического излучения, вызванных отклонением геометрических размеров объекта контроля от контрольного образца.

2.2.31. **Фотоследящий метод контроля геометрических размеров изделия**; фотоследящий метод: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации перемещений фотоследящего устройства, пропорциональных изменению геометрических размеров объекта контроля.

2.2.32. **Голографический метод оптического неразрушающего контроля**; голографический метод: -

2.3. Средства оптического неразрушающего контроля

2.3.1. **Прибор неразрушающего контроля оптический**: система, состоящая из осветительных, оптических и регистрирующих устройств, а также средств калибровки и настройки, предназначенная для оптического неразрушающего контроля.

Примечание. При наличии у прибора оптического неразрушающего контроля нормируемых метрологических характеристик он может использоваться в качестве измерительного прибора.

2.3.2. **Источник излучения прибора оптического неразрушающего контроля**; источник излучения: часть прибора оптического неразрушающего контроля, предназначенная для облучения или освещения объекта контроля.

2.3.3. **Оптическая система**: часть прибора оптического неразрушающего контроля, предназначенная для формирования пучков оптического излучения, несущих информацию об объекте контроля.

2.3.4. **Приемное устройство**: часть прибора оптического неразрушающего контроля, предназначенная для регистрации первичного информативного параметра оптического излучения после его взаимодействия с объектом контроля.

Примечание. В зависимости от вида регистрации различают фотоэлектрическое, фотографическое и другие приемные устройства.

2.3.5. **Оптический дефектоскоп**: прибор оптического неразрушающего контроля, предназначенный для обнаружения несплошностей и неоднородностей материалов и изделий.

2.3.6. **Лазерный эллипсометр**: прибор оптического неразрушающего контроля, предназначенный для измерения толщины и (или) показателя преломления прозрачных пленок поляризационным методом.

2.3.7. **Оптический структуроскоп**: прибор оптического неразрушающего контроля, предназначенный для анализа структуры и (или) физико-химических свойств материалов и изделий.

2.3.8. **Оптический толщиномер**: прибор оптического неразрушающего контроля, предназначенный для измерения толщины объектов контроля и (или) глубины залегания дефектов.

2.4. Освещение объекта контроля

2.4.1. **Световое сечение**: освещение объекта контроля плоским пучком света для получения изображения его рельефа.

2.4.2. **Темное поле**: освещение объекта контроля, при котором яркость его дефектов больше яркости поверхности, на которой они расположены.

2.4.3. **Светлое поле**: освещение объекта контроля, при котором яркость его дефектов меньше

яркости поверхности, на которой они расположены.

2.4.4. **Стробоскопическое облучение:** облучение объекта контроля модулированным оптическим излучением, частота и фаза которого синхронизированы с движением объекта контроля.

2.4.5. **Когерентное облучение:** облучение объекта контроля когерентным излучением.

2.4.6. **Монохроматическое облучение:** -

2.4.7. **Полихроматическое облучение:** облучение объекта контроля полихроматическим оптическим излучением.

2.4.8. **Сканирующее облучение:** облучение объекта контроля оптическим излучением с применением сканирования.

2.4.9. **Телецентрическое облучение:** облучение объекта контроля параллельным пучком оптического излучения.

2.4.10. **Стигматическое облучение:** облучение объекта контроля точечным источником оптического излучения.

#### Алфавитный указатель терминов

<b>Видимость дефекта</b>	<a href="#">2.1.3</a>
<b>Дефектоскоп оптический</b>	<a href="#">2.3.5</a>
<b>Источник излучения</b>	<a href="#">2.3.2</a>
<b>Источник излучения прибора оптического неразрушающего контроля</b>	<a href="#">2.3.2</a>
<b>Контраст дефекта</b>	<a href="#">2.1.2</a>
<b>Контроль неразрушающий оптический</b>	<a href="#">2.1.1</a>
<b>Контроль оптический</b>	<a href="#">2.1.1</a>
<b>Метод абсорбционный</b>	<a href="#">2.2.16</a>
<b>Метод амплитудный</b>	<a href="#">2.2.8</a>
<b>Метод визуально-оптический</b>	<a href="#">2.2.17</a>
<b>Метод временной</b>	<a href="#">2.2.9</a>
<b>Метод геометрический</b>	<a href="#">2.2.10</a>
<b>Метод голограммический</b>	<a href="#">2.2.32</a>
<b>Метод дифракционный</b>	<a href="#">2.2.14</a>
<b>Метод индуцированного излучения</b>	<a href="#">2.2.5</a>
<b>Метод индуцированного оптического излучения</b>	<a href="#">2.2.5</a>
<b>Метод интерференционный</b>	<a href="#">2.2.13</a>
<b>Метод когерентный</b>	<a href="#">2.2.7</a>
<b>Метод контроля геометрических размеров изделия фотоимпульсный</b>	<a href="#">2.2.29</a>
<b>Метод контроля геометрических размеров изделия фотокомпенсационный</b>	<a href="#">2.2.30</a>
<b>Метод контроля геометрических размеров изделия фотоследящий</b>	<a href="#">2.2.31</a>
<b>Метод магнитооптический</b>	<a href="#">2.2.22</a>

<b>Метод муаровых полос</b>	<b>2.2.28</b>
Метод оптико-акустический	2.2.19
<b>Метод оптического излучения абсорбционный</b>	<b>2.2.16</b>
<b>Метод оптического излучения амплитудный</b>	<b>2.2.8</b>
<b>Метод оптического излучения визуально-оптический</b>	<b>2.2.17</b>
<b>Метод оптического излучения временной</b>	<b>2.2.9</b>
<b>Метод оптического излучения геометрический</b>	<b>2.2.10</b>
<b>Метод оптического излучения дифракционный</b>	<b>2.2.14</b>
<b>Метод оптического излучения интерференционный</b>	<b>2.2.13</b>
<b>Метод оптического излучения когерентный</b>	<b>2.2.7</b>
<b>Метод оптического излучения магнитооптический</b>	<b>2.2.22</b>
<b>Метод оптического излучения оптико-акустический</b>	<b>2.2.19</b>
<b>Метод оптического излучения поляризационный</b>	<b>2.2.11</b>
<b>Метод оптического излучения рефракционный</b>	<b>2.2.15</b>
<b>Метод оптического излучения спектральный</b>	<b>2.2.6</b>
<b>Метод оптического излучения фазовый</b>	<b>2.2.12</b>
<b>Метод оптического излучения фотолюминесцентный</b>	<b>2.2.20</b>
<b>Метод оптического излучения фотохимический</b>	<b>2.2.18</b>
<b>Метод оптического излучения электрооптический</b>	<b>2.2.21</b>
<b>Метод оптического неразрушающего контроля голограммический</b>	<b>2.2.32</b>
<b>Метод отраженного оптического излучения</b>	<b>2.2.2</b>
Метод поляризационный	2.2.11
Метод прошедшего излучения	2.2.1
<b>Метод прошедшего оптического излучения</b>	<b>2.2.1</b>
Метод разностного изображения	2.2.24
<b>Метод разностного оптического изображения</b>	<b>2.2.24</b>
Метод рассеянного излучения	2.2.3
<b>Метод рассеянного оптического излучения</b>	<b>2.2.3</b>
Метод рефракционный	2.2.15
Метод собственного излучения	2.2.4
<b>Метод собственного оптического излучения</b>	<b>2.2.4</b>

Метод согласованной фильтрации	2.2.23
<b>Метод согласованной фильтрации оптического излучения</b>	<b>2.2.23</b>
Метод спекл-интерферометрии	2.2.26
<b>Метод спекл-интерферометрии оптического излучения</b>	<b>2.2.26</b>
Метод спекл-структур	2.2.27
<b>Метод спекл-структур оптического излучения</b>	<b>2.2.27</b>
Метод спектральный	2.2.6
Метод фазовый	2.2.12
Метод фотоимпульсный	2.2.29
Метод фотокомпенсационный	2.2.30
Метод фотолюминесцентный	2.2.20
Метод фотоследящий	2.2.31
Метод фотохимический	2.2.18
Метод фотоэлектрического излучения	2.2.25
<b>Метод фотоэлектрического оптического излучения</b>	<b>2.2.25</b>
Метод электрооптический	2.2.21
<b>Облучение когерентное</b>	<b>2.4.5</b>
<b>Облучение монохроматическое</b>	<b>2.4.6</b>
<b>Облучение полихроматическое</b>	<b>2.4.7</b>
<b>Облучение сканирующее</b>	<b>2.4.8</b>
<b>Облучение стигматическое</b>	<b>2.4.10</b>
<b>Облучение стробоскопическое</b>	<b>2.4.4</b>
<b>Облучение телецентрическое</b>	<b>2.4.9</b>
<b>Поле светлое</b>	<b>2.4.3</b>
<b>Поле темное</b>	<b>2.4.2</b>
<b>Прибор неразрушающего контроля оптический</b>	<b>2.3.1</b>
<b>Сечение световое</b>	<b>2.4.1</b>
<b>Система оптическая</b>	<b>2.3.3</b>
<b>Структуроскоп оптический</b>	<b>2.3.7</b>
<b>Толщиномер оптический</b>	<b>2.3.8</b>
<b>Устройство приемное</b>	<b>2.3.4</b>

Приложение А  
(справочное)

ТЕРМИНЫ ОБЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПТИЧЕСКОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

- А.1. **Спекл-структура:** случайное распределение интенсивности, характерное для диффузно-когерентного излучения.
- А.2. **Сканирование:** анализ исследуемого пространства путем последовательного его просмотра при передвижении мгновенного поля зрения по полю обзора.

Приложение Б  
(справочное)

ТЕРМИНЫ ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПТИЧЕСКОМ  
НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

- Б.1. **Эндоскоп:** оптический прибор, имеющий осветительную систему и предназначенный для осмотра внутренних поверхностей объекта контроля.
- Б.2. **Оптический компаратор:** оптический прибор, предназначенный для одновременного наблюдения объекта контроля и контрольного образца.
- Б.3. **Субтрактивный видеоанализатор:** оптический прибор для формирования разностного изображения объекта контроля и контрольного образца.
- Б.4. **Оптический дисцирометр:** оптический прибор для анализа объемного распределения микрочастиц в контролируемой среде.

---